

第 2 2 回 供用適性評価規格委員会 議事次第

1. 日 時：令和 2 年 8 月 2 8 日（金） 1 4：0 0～1 7：0 0
2. 場 所：Cisco Webex Meeting Room (WEB 開催)
3. 議 題：
 - 1) 委員紹介
 - 2) 委員長互選・副委員長の指名
 - 3) 前回議事録の確認（報告）
 - 4) 技術基準 3 ヶ年計画（報告）
 - 5) 高度化検討について
 - 6) その他
4. 配布資料：
 - 資料 1 委員名簿
 - 資料 2 前回議事録（案）
 - 資料 3 技術基準 3 ヶ年計画
 - 資料 4 第 3 回及び第 4 回高度化検討分科会報告
5. 参考資料：
 - ① 高度化検討の方向性について（第 1 回分科会資料 2）
 - ② 第 3 回高度化検討分科会（R2.7.10）議事録
 - ③ 第 3 回分科会で検討した改正案
 - ③-1 き裂状欠陥第 2 段階評価関係（第 3 回分科会資料 5-1～4）
 - ③-2 評価区分 2 の減肉評価関係（同資料 6-1～2）
 - ③-3 溶接補修後の耐圧試験要否関係（同資料 7-1～2）
 - ④ 第 4 回高度化検討分科会議事録
 - ⑤ 第 4 回分科会資料
 - ⑤-1 表面亀裂を持つ円筒容器の参照応力解（戒田委員資料）
（第 4 回分科会資料 2）
 - ⑤-2 PVP2020 発表論文に関する確認結果と問題点について
（第 4 回分科会資料 3）
 - ⑤-3 HPI と API の両論併記ができない理由など
（第 4 回分科会資料 4）